



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

EDITAL PAE N° 02/2016

PROCESSO SELETIVO INTERNO DE DISCENTES PARA O PROGRAMA DE  
AUXÍLIO PERMANÊNCIA NO CAMPUS VOLTA REDONDA DO IFRJ

O Diretor-Geral do *Campus* Volta Redonda do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e conforme Instrução Normativa 01/2013 de 26 de março de 2013, informa as novas datas: análise do Comitê Gestor Local, resultado preliminar, apresentação de recursos, resultado dos recursos, resultado final, reunião geral com os alunos e para o envio da planilha de pagamento, conforme segue abaixo no novo cronograma:

9. Do Cronograma

Etapas	Datas
Divulgação do Programa de Assistência Estudantil	15/08/16 a 29/08/16
Período de inscrições e entrega de documentação	17/09/16 a 31/08/16
Análise dos formulários de inscrição e análise socioeconômica	01/09/16 a 20/09/2016
Análise Geral do Comitê Gestor Local	21/09/2016
Resultado Preliminar da seleção	22/09/2016
Apresentação de recursos	23/09/16 e 26/09/16
Resultado da análise dos recursos	28/09/16
Resultado Final do Processo Seletivo	29/09/16
Reunião Geral para alunos selecionados	30/09/2016 às 18h
Envio da planilha de Pagamento para DG e Setor Financeiro	29/09/2016

Volta Redonda, 16 de Setembro de 2016.

Silvério Afonso Balieiro  
Diretor Geral do *Campus* Volta Redonda

Silvério Afonso Balieiro  
Diretor Geral  
IFRJ - *Campus* Volta Redonda - Matr. 1105509  
(Portaria n° 635/DGP/Reitoria de 16/05/2014,  
publicada no D.O.U em 20/05/2014)